PAT-NO:

JP362253634A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62253634 A

TITLE:

PLASMA TREATMENT

PUBN-DATE:

November 5, 1987

INVENTOR-INFORMATION: NAME FUKUHARA, KEIJI

HAYASHI, HIROSHI TANAKA, NORITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MAZDA MOTOR CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP61099142

APPL-DATE:

April 28, 1986

INT-CL (IPC): C08J007/00, B29C071/04

US-CL-CURRENT: 427/535, 427/569

ABSTRACT:

PURPOSE: To uniformly treat a material to be treated having a complicated

shape, by adjusting the flow rate depending on the surface size along the flow $\ensuremath{\mathsf{Fig}}$

direction of the material to be treated in introducing a plasma gas from plural

inlets and flowing down the plasma in a treating chamber to the corresponding

discharge outlets.

CONSTITUTION: A gas fed from a treating gas supply source 11 through a flow

control valve 12 is converted into a plasma in plural plasma generation

furnaces 7, introduced from the respective shower pipes 8 and flowed down to

12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4

the corresponding discharge outlets 13 in a treating chamber 1 to carry out

plasma treatment of a material to be treated, e.g. workpiece 5 in the form of a

bumper. The flow rate is adjusted so that the flow rate of a plasma gas for

treating the side part (5b) having many surfaces along the flowing down

direction of the plasma gas may be larger than that for treating the top

surface (5a) having the surface almost perpendicular to the flowing down

direction of the plasma gas by the flow control valve 12. Thereby the gas flow

rate per unit area is made uniform.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-253634

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)11月5日

C 08 J 7/00 B 29 C 71/04 306

7206-4F 7180-4F

未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 プラズマ処理方法

20特 昭61-99142

砂田 願 昭61(1986)4月28日

個発 明 老 福 原 @発 明 者 林

啓

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ株式会社内

勿発 官 降 の出 頣 マッダ株式会社

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内 広島県安芸郡府中町新地3番1号

34® 理 弁理士 柳田 征史 外2名

1. 発明の名称

プラズマ処理方法

2. 特許請求の範囲

アラズマガスを複数の導入口から導入して、こ れら各導入口に対応した複数の排出口に向けてア ラズマ処理室内を洗下させることにより、鉄ブラ ズマ処理室内の被処理物にプラズマ処理を施す方 抜であって.

前記被処理物の被処理面のうちプラズマガスの 放下方向に沿った表面を多く有する独処理面越分 を処理するプラズマガスの風が、他の被処理面似 分を処理するプラズマガスの最よりも多くなるよ うに、プラズマガスの流量を調整するようにした ことを特徴とするプラスマ処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プラズマ処理方法、特に被処理物に 対する処理の均一化を図ったプラスマ処理方法に 頃するものである。

(従来の技術)

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 等オレフィン系樹脂は、耐酸性機械的強度、成形 性等に比較的すぐれ、価格的にも非常に安価であ ることから、日用品のみならず自動車用越品にも 増々採用が増える傾向に有る。

反面、オレフィン系樹脂は、高結晶。無極性と いう性俗から、衷面活性に乏しく、蟾枝、印材。 投着等いわゆる二次加工時に接着性が何られず、 ネックとなっている。

これらに活性化を与える方類として、フレーム 処理。紫外線放射処理、コロナ放電処理、ラジオ 彼。マイクロ波を応用したプラズマ処理等が考え られている。

自助単材料では、上記の物性、コストのパラン

12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4

スから、特にポリプロピレンの採用が増加し、特にパンパは従来のスチール、ウレタン等を大きく上回っている。しかし、パンパもデザインの多様化、空力性能の向上の製点から、ボディパネルの一部として考えられる様になり、色も従来の樹脂色(風が多い)からボディ色と岡一に塗装されることが多くなっている。

そこでパンパに競技を値す場合、一部で上記の 改質法が用いられているものの、大半はボディ色 遺技を値すまでに、塩素化オレフィン等の下盤を を値はしているのが現状である。この下盤工程 はな大型が品になると、競技のフィンの なな大型が品になると、競技の ながかられているのが現状である。 を数かですると、競技のの が場がに大きな両値を必要とし、放気があります。 を数からも、作業環境ですると、大型にない。 の近便安定性という複点から適用が検討されている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところがこのプラズマ処理法も、表面改賞に奇

ラズマ処理室内の被処理物にプラズマ処理を施す方法であって、前記被処理物の被処理面のうちプラズマガスの 歳下方向に沿った 表面を多く有する 被処理面部分を処理するプラズマガスの錯より む多くなるように、 プラズマガスの焼曲を調整するようにしたことを特徴とするものである。

(作用)

上記構成により、被処理面各部における単位面 積当りの処理ガス量が均一化され、被処理面全体 に均一なプラズマ処理が施されることとなる。 〈発明の効果〉

したがって本発明によれば、被処理物が複雑な被処理面形状を有するものであっても、均一なでラスマ処理を値すことが可能となり、処理時間がが知識されるため、サイクルタイムを短くすることが可能との同別化を図ることが可能となる。また、後工程ではなり、ライン化が容易となる。また、後工程では変処理を施した場合には、均質な途段を形成させることが可能となる。

与する酸素・ 窓系等の励起されたガスを核成形品 に 均一 に 接触させることが難しく、 プラズマガス が接触しにくい コーナ部等の 処理が 不十分 と な で 処理時間 を 展り で 処理 時間 を 展り で 処理 の が 、 サイクルタイムの 延 長 と な り 、 生 産 上 好 ま し く な い 。 特 に ライ ン 等 に 設置 し た 組 合 は 也 工 程 と の パランス が と れ ず 、 大き な 問題 と な る 。

本発明は、このような事情に据みなされたもの であって、被処理物に対する処理の均一化を図る ことのできるプラズマ処理方法を提供しようとす るものである。

(問題点を解決するための手段)

本作明によるプラズマ処理方法は、プラズマ処理を内におけるプラズマガスの混量調整により処理の均一化を図るようにしたものである。 すなわち、 プラズマガスを複数の導入口から導入して、これら各導入口に対応した複数の排出口に向けて プラズマ処理室内を流下させることにより、該

(実 適 例)

以下版付図面を参照して本発明の一実施例について詳述する。

第 1 図は、本実施別によるプラズマ処理方法に 使用するプラズマ処理装置を示す関係面図である。

円筒チャンパ2の下端部には、上記プラズマ発

生炉 7 の名シャワー管 8 と対応して 3 箇所に排出 口 13が形成されている。これら各排出口 13は、それぞれ各排出倒流量関数弁 14を介してメカニカル プースタポンプ 15 およびロータリポンプ 16に連過 していて、メカニカルプースタポンプ 15にはバイパス弁 17が介在するパイパス複踏が併設されている。

プラズマ処理をワーク 5 に値す際には、プラズマ処理を1 内は 0.5 torr 程度まで減圧されるが、20 torr 程度になるまではパイパス弁 17が開放されてロータリポンプ 16のみにより排気がなされ、それ以上の減圧は、パイパス弁 17を同じてメカニカルフースタポンプ 15およびロータリポンプ 16を直結し、これら双方により行うようになっている。このとをプラズマ処理室 1 内の気密性を整持するため、円筒チャンパ 2 と入口側距 3 および出口側 解 4 との間には、それぞれシリコンゴムシール 18 が介装されている。

プラズマ処理室1内が所定の真空度まで減圧されると、各プラズマ発生炉7で生成されたプラズ

マガスが、各シャワー管8からプラズマ室1内に 購入され、プラズマ室1内を各排出口13に向かっ て流下し、その原ワーク5に対するプラズマ処理 がなされる。このとぎ、各シャワー管8から導入 されたプラズマガスは、それぞれ最も流れやすい 方向に流れて各排出口13から排出されることとなる。

そこで、本実施例によるプラズマ処理方法は、 プラズマ処理室1内におけるプラズマガスの後最

分布を被処理物の形状に応じて関数するようにし たものである。具体的には、3基の各導入側였量 調整弁12相互關、あるいは3基の各排出劇液量調 整弁14相互間における较り弁の開度を調整するこ とにより、各シャワー管8からのプラズマガス導 入量あるいは各排出口13からのアラズマガス排出 母の調整がなされ、これによりアラズマ処理堂 1 内におけるプラズマガスの流量分布の調整がなさ れる。例えば、第1因に示すような形状のワーク 5に対しては、3はの導入倒旋島制数弁12のうち、 中央の調整弁12の較り弁備度を半聞とし、左右両 例の調整弁12の校り弁開度を全開とすることによ り、ワーク5の被処理面のうち、プラズマガスの 说下方向に沿った表面を多く有する左右の側面部 5bを処理するプラスマガスの畳を相対的に多くし、 これにより被処理団各部におけるアラスマ処理の 均一化を図ることができる。3基の排出倒設量調 並弁14による流量調整を行う場合にも、同様に中 央の調整弁14の絞り弁師度を半開とし、左右両側 の調整弁14の較り弁開度を全聞とすればよい。勿

論、導入倒挽量調整弁12および排出倒挽量調整弁14双方により流量調整を行うようにしてもよの また、被処理物がパンパ形状をしていても、側面 がの長さが短く、ワーク5の側面部5bのようにか ラズマガスの焼下方向に沿った表面を多く有すい ものでなければ、各導入側流過調整弁12あるは 各排出開洗量調整弁14の絞り弁隣度を周ーとする ようにしてもよい。

第2回は、ワーク5に対するプラズマ処理の均 一化を図るために、3種の導入側流量調整弁12の 絞り弁部度を調整する研数機能を示す図である。

ワーク5は、コンペヤ19からネットコンペヤ6を経てコンペヤ20へ移送され、ネットコンペヤ6に数置された状態で上記プラズマ処理がなされるわけであるが、処理前のステーション、すなわちコンペヤ19に数置された状態において、ワーク形状器数手段(CCD)21により予めワーク5の放処理面の形状が認識されるようになっている。このワーク形状器数手段21からの出力信号に透づいてCPU22により各導入解洗品調整弁12の校り弁

同度の調整がなされることとなる。すなわち、ワーク5の被処理面各部の形状に応じたプラズガスの設量調整を行うための出力信号が、CPU22から、各導入側旋動23に、各サーボアンプ24を軽て入力され、このとき各角度検出器25によるフィードバック制御がなされて、各サーボモータ23は、それぞれ対応する場入側旋量調整弁12を所定の数り弁関度とするまで促動されるようになっている。

上記のような朝御機構を設けることにより、プラズマ処理の自動化、ライン化が可能となり、また多種類のワークを図ーライン上で処理することが可能となり、しかも他工程との周期化も容易となる。

第3 図は、上記訪姻機構を排出倒旋過調整弁 14 に対して設けたものであって、その作用。効果は 第2 図の初脚機構と同様である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明によるプラズマ処理方法に使用

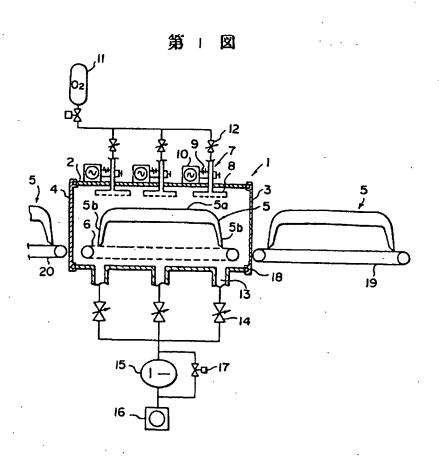
されるプラスマ処理技費の一例を示す関節面図、 第2および3回は数プラスマ処理方法において プラスマガスの設計調整を行うための設量初都機 様を示す例である。

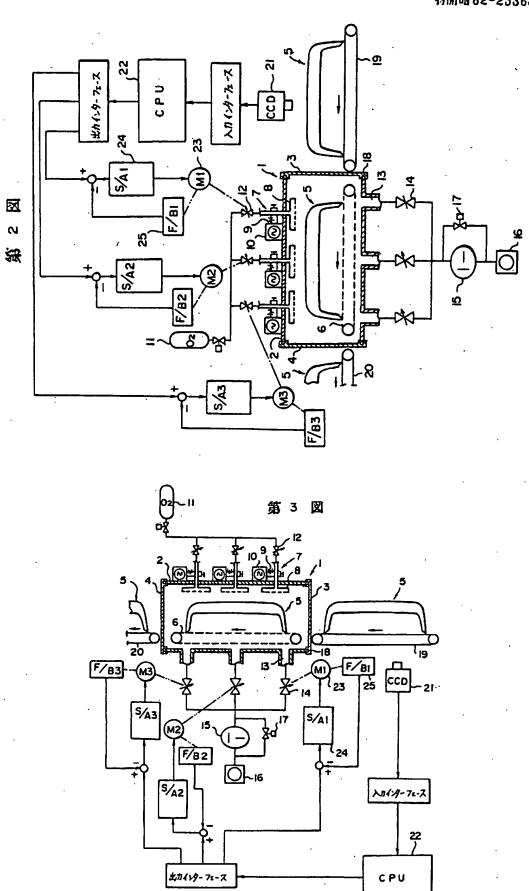
1 … プラズマ処理室 5 … ヮ

7 … プラズマ発生炉 8 … シャワー管

12 … 導入假流量調整弁 13.… 排出口

· 14… 排出倒旋围調整弁





12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4